## Engenharia de Computação (2020)

No Processo da AMS 0,35  $\mu$ m, CMOS, as camadas desenhadas no layout são:

**NTUB** 

**DIFF** 

**NPLUS** 

**PPLUS** 

POLY1

CONT

MET1

VIA1

MET2

VIA2

MET3

PAD

Adicionalmente, há uma camada derivada chamada FIMP que é definida como:

## FIMP: p-tub/n-field implant layer

Isto sugere que é feito implante no poço P para stop channel.

A figura 1 mostra algumas estruturas desenhadas nesta tecnologia.

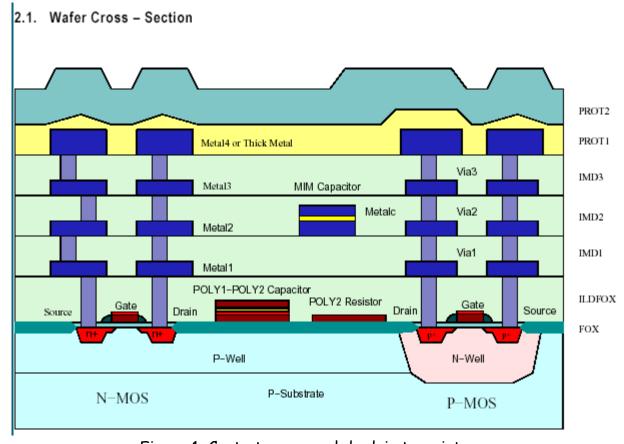


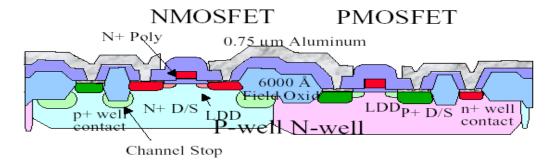
Figura 1. Corte transversal de dois transistores

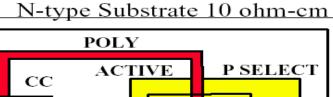
Vamos supor um processo semelhante AMS 0,35 μm, CMOS, que tenha:

Lamina tipo P; apenas poço N; LDD no transistor P (não no transistor N); isolação feita por trench; poço feito antes de preencher trench; óxido usado para a formação do LDD; aplicação de siliceto de Ti no poli, dreno e *source*; aplicação de plugs W.

## Para o trabalho

- 1. Descreva sucintamente a função de cada uma das camadas de desenho (exemplo: "Met3 indica onde fica o terceiro nível de metal");
- 2. Desenhe o corte lateral e o *layout*, com as camadas descritas acima, de um inversor CMOS. Os desenhos devem ser semelhantes ao ilustrado na figura 2 (esta figura é de uma das tecnologias apresentadas em aula).





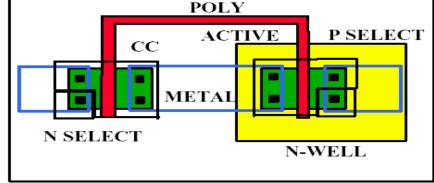


Figura 2. Corte transversal e layout

- 3. Desenhe os passos p/ construção de um inversor (ou de um circuito genérico). Considere apenas um metal e terminando com a abertura do PAD. A cada um dos passos
  - a. Explicar sua função (exemplo: "óxido crescido para formar o gate");
  - b. sugerir como deve ser executado o passo (exemplo: "óxido crescido por oxidação térmica seca");
  - c. fornecer o máximo de detalhes possível (exemplo: "oxidação feita a 1000 °C", "corrosão feita com ácido fluorídrico quente", etc.)
  - d. apontar os passos onde está sendo usada alguma máscara, explicar como ela é formada (diretamente de uma camadas deadesenho do projetista ou

numa combinação deles) e desenhar a forma da mascara. Considere o uso de **foto-resiste negativo**.

Este trabalho é individual e deve ser enviado para <u>navaro@sc.usp.br</u>. Não se esqueça de colocar nome e numero usp.

DATA de ENTREGA: 2/Out./2020 até as 18:00 (cada dia de atraso será descontado 1,0 na nota).

## Observações:

- neste trabalho se espera algo como 50 passos distintos.
- quaisquer cópias identificadas nos trabalhos acarretará nota zero aos alunos envolvidos.